##### И.И. Иванов (ГГУ имени Ф. Скорины, Гомель)

Науч. рук. **А.А. Петров,** канд. физ.-мат. наук,доцент

**НАЗВАНИЕ РАБОТЫ**

Основные сферы деятельности выпускников факультета – это образование, наука, информационные технологии, производство полупроводниковых приборов, интегральных схем, микро- и наноразмерных систем, разработка новых технологий и материалов, компьютерное моделирование и анализ технологических процессов, организация и управление технологическими процессами (производствами). (смотрите пример оформления материалов в сборнике [VIII Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники»](http://elib.gsu.by/bitstream/123456789/6603/1/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb.%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%82%20%20%20%d0%a4%d0%98%d0%97%d0%98%d0%9a%d0%98%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80..pdf)).



C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0195812.wmf

Рисунок 8 – Подпись к рисунку

**Литература**

1. ГОСТ Р 54166–2010 (EN 673:1997). Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче. – Москва: Стандартинформ, 2010. – 25 с.
2. Asano, O Вакуумное остекление в качестве прозрачного теплоизоляционного материала [Электронный ресурс] / Osamu Asano, Toru Futagami, Tsuguhisa Takamoto, Tetsuo Minaai // NIPPON SHEET GLASS CO. Ltd. Пер.: Кобылкин Р.Н., – 2009. – URL: http://steklo.com/article/5/ – Дата доступа: 16.01.2015.
3. Шабров, Н.Н. Метод конечных элементов в расчетах деталей тепловых двигателей / Н.Н. Шабров. – Л.: Машиностроение, 1983. – 212 с.
4. Малявина, Е.Г. Теплопотери здания. Справочное пособие /   
   Е.Г. Малявина. – 2-е изд., испр. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2011. – 144 с.

5. Митягин, А.Ю. Технология и оборудование для обработки ал-мазных материалов современной техники/ А.Ю. Митягин, А.А. Алту-хов, А.Б. Митягина// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – № 1. – С. 53–58.

6. Физические основы лазерной обработки алмазов: в 15 кн.: учеб. пособие для ВТУЗов / А.И. Шкадов; под ред. А.М. Бочарова. – Смоленск, 1997. − Кн. 3: Физические основы лазерной обработки алмазов. − 288 с.